

オープンファシリティセンター バイオユニット 登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先(氏名等)	問合せ先(e-mail)	設置場所(建物名)	設置場所(階)	設置場所(部屋番号)	学外料金(円) (単位)
1	ハイスピード蛍光イメージングシステム	ライカマイクロシステムズ社	AF6500	井沢真吾	井沢真吾	thioredoxin@kit.ac.jp	2号館	3	350	¥1,100 /時間
2	リアルタイムPCR装置	ABS	3500Genetix Analyzer	伊藤雅信	伊藤雅信	mitoh@kit.ac.jp	2号館	2	232	¥700 /時間
3	DNAシーケンサー	BioRad	CFX96	伊藤雅信	伊藤雅信	mitoh@kit.ac.jp	2号館	2	232	¥3,500 /回
4	共焦点レーザー走査型顕微鏡 FV10i	オリンパス	FV10i	吉田英樹	吉田英樹	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	¥1,500 /時間
5	細胞観察用共焦点レーザー顕微鏡	オリンパス	FV1000	小谷英治	小谷英治	kotani@kit.ac.jp	2号館	3	336	¥3,200 /時間
6	二酸化炭素同位体比アナライザー	Picarro	G2101-i	半場祐子	半場祐子	hanba@kit.ac.jp	2号館	4	436	¥1,400 /時間
7	分析走査電子顕微鏡 MegaView G2	日本電子	JSM-6519A MegaView G2	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	¥2,400 /時間
8	超遠心機	日立工機	CP80WX	志波智生	志波智生	tshiba@kit.ac.jp	2号館	3	333	¥1,400 /時間
9	液体クロマトグラフィーシステム	Citiva	AKTA pure	志波智生	志波智生	tshiba@kit.ac.jp	2号館	3	333	¥1,200 /時間
10	クイックカーボンコーター	サンヨー電子	SC-701C	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	¥300 /時間
11	クイックオートコーター	サンヨー電子	SC-701AT	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	¥300 /時間
12	ウルトラマイクロトーム	LEICA	ULTRACUT R	吉村亮一	吉村亮一	ryoshimu@kit.ac.jp	2号館	5	533	¥600 /時間
13	走査型電子顕微鏡 VE-7800	Keyence	VE-7800	吉田英樹	吉田英樹	hyoshida@kit.ac.jp	2号館	2	232	¥600 /時間

オープンファシリティセンター    マテリアルユニット    登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円)    (単位)
1	核磁気共鳴装置500MHz (NMR)	Bruker	AvⅢ-500	楠川	楠川隆博	kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	FT-NMR室(110室)	¥6,000 /時間
2	核磁気共鳴装置400MHz (NMR)	Bruker	AvⅢ-400	楠川	楠川隆博	kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	FT-NMR室(110室)	¥5,000 /時間
3	卓上型ガスクロマトグラフ 質量分析計	JEOL	JMS-Q1500GC	楠川・小川	楠川隆博	kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	質量分析システム室 (109室)	¥3,000 /時間
4	FT-IR分光光度計	JASCO	FT-IR 4600	楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,000 /時間
5	紫外可視分光光度計	shimadzu	UV-2550	町田	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,000 /時間
6	蛍光光度計	JASCO	FP-6500	町田	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,000 /時間
7	ゼータ電位・粒径測定システム	Otsuka Electronics	ELSZ-1000	中・井本	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥5,000 /時間
										¥7,000 /時間
										¥2,000 /時間
8	卓上型分光エリプソメータ	Otsuka Electronics	FE-5000S	中・松川・ 井本	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥2,000 /時間
9	赤外MAIRS自動分析ユニット	サーモフィッ シャーサイエン ティフィック	Nicolet6700	中・井本	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,000 /時間
10	ホットステージ付き偏光顕 微鏡	ニコン	DS-L3	足立	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,000 /時間
11	熱分析装置示差走査熱量計	shimadzu	DSC-60	中・井本	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,000 /時間
12	グローブボックス	美和製作所	1ADB-3KP	中・井本	井本裕顕	himoto@kit.ac.jp	16号館	2階	206室	¥1,000 /時間
13	絶対PL量子収率測定装置	Hamamatsu Photonics	Quantaury- QY	楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥3,000 /時間
14	蛍光寿命測定装置	Hamamatsu Photonics	Quantaury- Tau	楠川	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥2,000 /時間
15	ICP発光分析装置	shimadzu	ICPE-9800	前田	前田耕治	maedak@kit.ac.jp	12号館	5階	503A	¥700 /時間
16	透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100	浅岡	浅岡定幸	sada@kit.ac.jp	2号館北棟	1階	109室	¥3,000 /時間
17	質量分析装置	JEOL	JMS-700	楠川	小川奈津美, 楠川隆博	ogawa@kit.ac.jp, kusu@kit.ac.jp	16号館	1階	質量分析システム室	¥3,000 /検体

(希薄溶液)

(濃厚溶液)

(粒径測定)

18	微小部X線回折装置 (mXRD)	Rigaku	Smart Lab	楠川	楠川 隆博	kusu@kit.ac.jp	12号館	1階	114B室 (微小部X線回)	¥4,000 /時間
19	元素分析装置 (EA)	Yanaco	MT-5	楠川	津田 瞳, 楠川隆博	tsuda@kit.ac.jp, kusu@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	¥3,000 /検体
20	エレクトロスプレーイオン 化質量分析装置 (ESI-MS)	Bruker	micrOTOF	小堀	小堀 哲生	akobori@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	¥3,800 /時間
21	飛行時間型質量分析装置 (TOF-MS)	Bruker	Autoflex speed	亀井	亀井 加恵子 和久 友則	kame@kit.ac.jp waku@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	¥10,200 /時間
22	液体クロマトグラフ質量分 析装置 (LC-MS)	Bruker	AmaZon SL	亀井	亀井 加恵子 和久 友則	kame@kit.ac.jp waku@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	¥3,500 /時間

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先(氏名等)	問合せ先(e-mail)	設置場所(建物名)	設置場所(階)	設置場所(部屋番号)	学外料金(円) (単位)
1	核磁気共鳴装置 (NMR) 600MHz	Bruker	Bruker600MHz	金折	金折 賢二	kanaori@kit.ac.jp	1号館	地下1階	011室 (磁気共鳴実験室)	¥12,600 /時間
2	核磁気共鳴装置 (NMR) 400MHz	Agilent	Bruker400MHz	金折	金折 賢二	kanaori@kit.ac.jp	2号館	1階	N107室 (核磁気共鳴室)	¥6,200 /時間
3	核磁気共鳴装置 (NMR) 300MHz	Bruker	Bruker300MHz	金折	金折 賢二	kanaori@kit.ac.jp	2号館	1階	N107室 (核磁気共鳴室)	¥4,900 /時間
4	示差走査熱量計 (DSC)	TA Instruments	DSC2920	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	¥2,100 /時間
5	熱重量測定装置 (TGA)	TA Instruments	TA-Discovery	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	¥2,500 /時間
6	円二色性分散計 (CD)	JASCO	J-720	和久	和久 友則	waku1214@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	¥3,500 /時間
7	X線光電子分光装置 (XPS)	JEOL	JPS-9010	寺澤	寺澤 昇久	terra@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	¥8,000 /時間
8	X線回折装置 (XRD) MiniFlex600	Rigaku	MiniFlex600	若杉	若杉 隆	waka@kit.ac.jp	13号館	1階	106室 (X線装置室)	¥800 /時間
9	X線回折装置 (XRD) Ultima IV	Rigaku	Ultima IV	細川	細川 三郎	hosokawa@kit.ac.jp	13号館	1階	106室 (X線装置室)	¥2,100 /時間
10	走査型電子顕微鏡 (SEM) JSM-5600	JEOL	JSM-5600	西川	西川 幸宏	kiro@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	¥200 /時間
11	*走査型電子顕微鏡 (SEM) JSM-7600F	JEOL	JSM-7600F	足立	足立 馨, 寺澤 昇久, 本柳 仁	kadachi@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	¥5,000 /時間
12	エバネッセント顕微鏡 (TIRF)	NIKON	TE-2000-e	和久	和久 友則	waku1214@kit.ac.jp	13号館	2階	206室 (分析機器室2)	¥1,600 /時間
13	偏光顕微鏡 (PM)	NIKON	E600 POL	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	13号館	1階	206室 (分析機器室2)	¥200 /時間
14	共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM)	KEYENCE	VK-X200	寺澤	寺澤 昇久	terra@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	¥1,700 /時間
15	光電子収量分光装置 (PYS)	分光計器	BIP-KV202GTGK	木梨	木梨 憲司	kinashi@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	¥4,900 /時間
16	動的粘弾性測定装置 (DMA) DMA7100	日立ハイテクサイエンス	DMA7100	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,300 /時間
17	回転型レオメーター (RR)	TA Instruments	AR1000	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	16号館	2階	105室 (分析機器室1)	¥1,100 /時間
18	ダイナミック超微小硬度計 (DUH)	島津製作所	DUH-211	坂井	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	13号館	1階	105室 (分析機器室1)	¥1,400 /時間
19	熱機械分析装置 (TMA)	日立ハイテクサイエンス	TMA7100	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	16号館	3階	306室	¥1,300 /時間
20	示差熱-熱重量同時測定装置 (TG-DTA)	日立ハイテクサイエンス	NEXTA STA200RV	中	西埜 誠	mnishino@kit.ac.jp	16号館	2階	208室 (実験室)	¥1,500 /時間
21	走査型プローブ顕微鏡 (SPM)	島津製作所	SPM-9700	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	13号館	2階	202D室 (分析機器室3)	¥2,600 /時間

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先(氏名等)	問合せ先(e-mail)	設置場所(建物名)	設置場所(階)	設置場所(部屋番号)	学外料金(円) (単位)
22	時間領域核磁気共鳴装置 (TD-NMR)	Bruker	MQ20	三宅	三宅祐輔	ymiyake@kit.ac.jp	2号館	1階	N107室 (核磁気共鳴室)	¥2,100 /時間
23	常磁性種解析システム (ESR)	日本電子	JES-X310	坂井	坂井 互	wsakai@kit.ac.jp	1号館	地下1階	011室 (磁気共鳴実験室)	¥4,000 /時間
24	動的粘弾性測定装置	ユービーエム	Rheosol-G1000	足立	足立 馨	kadachi@kit.ac.jp	16号館	2階	208室 (実験室)	¥1,200 /時間

## オープンファシリティセンター

## クリーンルームユニット

## 登録設備一覧

ユニット 内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円)	(単位)
1-1	MIKASA アライナ	ミカサ	M-1S特型	山下	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	017	¥2,000	／時間
1-2	両面マスクアライナ	ユニオン光学	PEM-800	山下	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	017	¥2,500	／時間
1-3	キャノン アライナ	キャノン	PLA501S	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	017	¥2,500	／時間
1-4	有機ドラフト	島津製作所	CB2	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	017	¥3,300	／時間
2-1	RFスパッタ装置	ULVAC	RFS-200	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥2,000	／時間
2-2	電子ビーム蒸着装置	ULVAC	VPC-1100	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥2,300	／時間
2-3	実験用熱蒸着装置	昭和真空	EA-504	蓮池	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥1,600	／時間
2-4	TEOS-CVD装置	サムコ	PD-220N	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥6,400	／時間
2-5	卓上スパッタ装置	Moorfield Nanotechnology	nanoPVD	山下兼一	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥2,000	／時間
3-1	Siディープ エッチング装置	サムコ	RIE-400iPB	山下馨	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥20,700	／時間
3-2	化合物半導体エッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	今田	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥27,500	／時間
3-3	簡易プラズマ処理装置	— (自作のため)	— (自作のため)	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥1,900	／時間
4-1	酸ドラフト	ヤマト科学	CYV-180VZ	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥3,300	／時間
5-1	急速アニール炉	ULVAC-RIKO	RHL-P610CP	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥2,200	／時間
5-2	小型拡散炉	— (自作のため)	— (自作のため)	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	016	¥2,300	／時間
6-1	高分解能走査電子顕微鏡	日立ハイテク ノロジーズ	S-5200	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥4,100	／時間

ユニット 内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
6-2	段差膜厚計	ブルカー	Dektak XT-S	山雄	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥2,100 /時間
6-3	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK9500	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥3,100 /時間
6-4	卓上SEM(EDX)	日立ハイテク ノロジーズ	TM3030Plus	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥2,000 /時間
7-1	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9010MX	高橋	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥4,300 /時間
7-2	高精度X線回析装置	ブルカー	D8 Discover	西中	松林 雅和	crkanri@kit.ac.jp	8号館	地下1階	015	¥4,700 /時間

オープンファシリティセンター ものづくりユニット 登録設備一覧

ユニット内 No.	設備名	装置	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名 等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番 号)	学外料金 (円) (単位)
1	精密3次元微細加工・評価システム	精密微細加工機	コマツNTC	Z $\mu$ -3500	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	102	¥3,500 /時間
2		ターニングセンター	DMG森精機	NTX1000	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	102	¥2,400 /時間
3		ワイヤー放電加工機	三菱電機	NA1200	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	102	¥1,400 /時間
4		精密成型機	アマダ	SDE-8018	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	101A	¥1,500 /時間
5		3次元座標測定器	ミットヨ	CRYSTA-ApexS9106	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	103	¥2,000 /時間
6		レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-X200/X210	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	10号館	1	104	¥1,000 /時間
7	5軸制御加工システム(福知山キャンパス)	DMG森精機	DMU50	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	福知山B棟	1	108	¥4,900 /時間	
8	Super Processing Center	コマツNTC	—	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	18号館	1	105	¥5,000 /時間	
9	その他の一般装置	—	—	山口	鳥海至希	monotech@kit.ac.jp	西実験棟	1	101A	¥200 /時間	



ものづくりユニット ※一般装置内訳

9-1	汎用旋盤 (計8台)	滝澤鉄工所	TSL-550	× 3 台	9-20	ラボカッター (計2台)	マルトー	MC-122	
9-2			TAL460		9-21			MC-743	
9-3			TSL-800	× 2 台	9-22	シャーリングマシン	相澤鐵工所	A512	
9-4			TSL-800 (旧式)	× 2 台	9-23	ハンド式シャーリングベンダー	CGK	BG-20HS	
9-5	汎用フライス盤 (計5台)	日立ピアエンジニアリング	2MW-V		9-24	レーザー加工機	三菱電機	806T3	
9-6		豊田工機	Z1C-1		9-25	TIG溶接機	ダイヘン	AVP-300	
9-7		井上工機	IV-1		9-26	CO2溶接機	ダイヘン	DM350	
9-8		イワシタ	NK-1		9-27	スポット溶接機	ダイヘン	SLAJ-601	
9-9		静岡鉄工所	SV-W II		9-28	シャープレスブレーキ	ベルメックス	—	
	マシニングセンタ	DMG森精機	NVX5080/40		9-29	円筒研削盤	トヨタ	GOP10-30	
9-10	マシニングセンタ	DMG森精機	F-m1		9-30	タレットパンチ	ムラテック	MOTORUM-2044EZ	
9-11	ボール盤 (計8台)	紀和鉄工所	KUD-550FP		9-31	倣 (ならい) 放電加工機	CHARMILLES	P25	
9-12		キラ・コーポレーション	NSD-13R	× 2 台					
9-13		遠州工業	ESD-350SL	× 5 台					
9-14	バンドソー	アマダ	H-250SA						
9-15	弓鋸盤 (計2台)	村橋製作所	—	× 2 台					
9-16	コンターマシン	日本工機	SE-500						
9-17	平面研削盤	長瀬鉄工所	SGM-63						
9-18	両頭グラインダー	淀川電機製作所	FG255T						
9-19	ベルトサンダー	下村電友舎製作所	SRS-044						

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先(氏名等)	問合せ先(e-mail)	設置場所(建物名)	設置場所(部屋番号)	学外料金(円) (単位)
1	Wood / Metal Factory			津田	津田 和俊	dfactory@kit.ac.jp	デザインファクトリー		¥480 /時間
2	Digital Factory			津田	津田 和俊				¥660 /時間
3	Textile Factory			津田	津田 和俊				¥670 /時間
4	Bio-Material Factory			津田	津田 和俊				¥250 /時間
5	3D Scanning System			津田	津田 和俊				¥1,470 /時間
6	Robot Arm			津田	津田 和俊				¥1,730 /時間
7	MEX 3D Printer			津田	津田 和俊				¥1,260 /時間

材料費

(1) 高精細3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/10g)
モデル材	660
サポート材	600

(2) 大型FDM 3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/10g)
モデル材	70

(3) 光造形3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/10ml)
モデル材	270

(4) 大判プリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/枚)
A2プリンターインク	50
B0プリンターインク	500

(5) 捺染顔料テキスタイルプリンター (Textile Factory)

区分	材料費等 (円/1,000mm)
インク	1050

(6) 昇華顔料テキスタイルプリンタ (Textile Factory)

区分	材料費等 (円/1,000mm)
インク	550

(7) 粉末焼結3Dプリンター (Digital Factory)

区分	材料費等 (円/10グラム)
材料	20

オープンファシリティセンター

電波暗室ユニット

登録設備一覧

ユニット内No.	設備	責任者	問合せ先	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)																				
1	放射エミッション(30MHz~6GHz)	上田哲也	<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	¥64,800 /日																				
							¥34,100 /半日																				
2	放射エミッション(9kHz~30MHz)	上田哲也					<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	¥64,800 /日																
											¥34,100 /半日																
3	伝導エミッション(9kHz~30MHz)	上田哲也									<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	¥64,800 /日												
															¥34,100 /半日												
4	ネットワークアナライザ(10MHz~90GHz)	上田哲也													<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	¥51,840 /日								
5	放射RF電磁界イミュニティ試験(80MHz~6GHz)	上田哲也																	<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	¥81,000 /日				
																							¥42,600 /半日				
6	伝導RF電磁界イミュニティ試験(150kHz~230MHz)	上田哲也																					<a href="https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/">https://www.cgi-emc.kit.ac.jp/contact/</a>	8号館	1階	105	¥81,000 /日
																											¥42,600 /半日

オープンファシリティセンター

電カルータユニット

登録設備一覧

ユニット内 No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場 所 (建物 名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円)	(単位)
1	電カルータテストベッド				門勇一		17号館			12,000	/日

オープンファシリティセンター繊維ユニット登録設備一覧

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円)	(単位)
1	小型卓上試験機	島津製作所	EZ-LX 500N	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥1,000	/時間
2	染色物摩擦堅牢度試験機	大栄科学精器製作所	RT-300	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥1,000	/時間
3	高分解能型クリープメータ	山電	RE2-33005C	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥1,000	/時間
4	接触角計	協和界面科学	DMS-301	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥3,000	/時間
5	粒子径分布測定装置	島津製作所	SALD-2300	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥1,000	/時間
6	接触冷感測定装置	Profid	Thermofeel PF-QMM-01	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥1,000	/時間
7	変角分光測色機	村上色彩技術研究所	GCMS-4	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥10,000	/時間
8	立体編成型横編機	島精機製作所	SWG091N 10ゲージ	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	13号館	4階	402I室	¥1,500	/時間
9	環境制御型力学試験機	島津製作所	Autograph AG-X plus	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥2,000	/時間
10	オートスチル純水製造装置	ヤマト科学	WG252	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥100	/L
11	ヤマト科学電気炉	ヤマト科学	F0811	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥1,500	/時間
12	粉碎機	フリュチュ	遊星型ボールミルP-7クラシックライン	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥1,000	/時間
13	小型溶融紡糸装置A			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥2,000	/時間
14	小型溶融紡糸装置B			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥2,000	/時間
15	巻取り機A			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥1,500	/時間

16	繊維延伸装置+巻き取り機			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥4,000	／時間
17	乾式紡糸装置			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥4,000	／時間
18	芯鞘型複合紡糸装置			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥13,000	／時間
19	小型二軸混練押出機（ラボプラストミル）	東洋精機製作所	2D15W	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥4,000	／時間
20	フィルム引取機	東洋精機製作所	FT2B8	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥1,000	／時間
21	一軸混練押出機			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥2,000	／時間
22	小型ベレタイザー	東洋精機製作所	MPETC1	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥1,000	／時間
23	卓上自動式射出成型機（ハンドツールダ）	東洋精機製作所		繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥1,000	／時間
24	ゴム用混練機	入江商会	卓上型ニード-PBV-1	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥2,000	／時間
25	湿式紡糸用凝固槽			繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥1,000	／時間
26	フィルム二軸延伸機	井元製作所	IMC-190C型 11A9	繊維ユニット長	繊維ユニット事務室	fiber@kit.ac.jp	4号館	1階	103室	¥5,000	／時間
27	小角X線散乱装置	リガク	NANO-Viewer	綿岡 勲	綿岡 勲	wataoka@kit.ac.jp	14号館	1階	S101室	¥10,900	／時間
28	透過型広角X線回折装置	リガク	Geigerflex RAD-II	綿岡 勲	綿岡 勲	wataoka@kit.ac.jp	14号館	1階	S101室	¥1,800	／時間

ユニット内No.	設備名	メーカー	規格、型番	責任者	問合せ先 (氏名等)	問合せ先 (e-mail)	設置場所 (建物名)	設置場所 (階)	設置場所 (部屋番号)	学外料金 (円) (単位)
1	ダイヤモンドワイヤースー (DWS3500)	メイワフォーシス(株)	DWS3500	青木隆史	https://surface-unit.coaf.kit.ac.jp/contact/		16号館	3	307号室	¥1,100 /時間
2	オスミウムコーター (Tenannt20)	メイワフォーシス(株)	Tenantt20	青木隆史			16号館	3	307号室	¥1,000 /時間
3	プラズマエッチング装置 (SEDE-PHL)	メイワフォーシス(株)	SEDE-PHL	青木隆史			16号館	3	307号室	¥900 /時間
4	マルチエリブソメーター (FS-1)	メイワフォーシス(株)	FS-1	青木隆史			16号館	3	307号室	¥1,400 /時間
5	マイクロカッティングマシン (BS-300CP)	メイワフォーシス(株)	BS-300CP	青木隆史			16号館	3	307号室	¥1,500 /時間
6	高速ダイヤモンドホイールソー (T205)	メイワフォーシス(株)	T205	青木隆史			16号館	3	307号室	¥800 /時間
7	卓上小型接触角形 (P60-A)	メイワフォーシス(株)	P60-A	青木隆史			16号館	3	307号室	¥800 /時間
8	デジタルマイクロスコープ	メイワフォーシス(株)	VHX-5000	青木隆史			16号館	3	307号室	¥800 /時間